微腔增强发射的半导体量子点单光子源*

曹 硕^{1,2} 许秀来^{1,†} (1 中国科学院物理研究所 北京 100190) (2 辽宁大学物理学院 沈阳 110036)

Microcavity enhanced single-photon emission from single semiconductor quantum dots

CAO Shuo^{1,2} XU Xiu-Lai^{1,†}

(1 Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)(2 School of Physics, Liaoning University, Shenyang 110036, China)

摘要 单光子源是实现量子密匙分配、线性光学量子计算的基本单元。作者回顾 了单光子源在量子信息科学发展中的作用,讨论了光子的统计特性,分析了具有类似原子 二能级结构的半导体量子点作为单光子发射源的特点,介绍了微腔与二能级系统的耦合以 及微腔量子电动力学基本原理。在弱耦合区,Purcell效应导致微腔中量子点激子复合寿命 降低,因此可用微腔来改善量子点单光子发射效率。文章总结了近年来在半导体微腔增强 量子点单光子发射领域的进展,探讨了分布式布拉格反射微腔、柱状微腔和光子晶体微腔 等结构对改善半导体量子点单光子发射和收集效率、光子极化以及光子全同性等方面的作 用,并对未来半导体量子点单光子源的发展进行了展望。

关键词 单光子源,半导体量子点,半导体微腔,Purcell效应

Abstract Single-photon sources are a basic resource for the implementation of quantum key distribution and linear optical-quantum computation. In this article, we review the photon statistical properties of light, in particular, single photons and their applications in quantum information science, semiconductor quantum dot based single-photon sources, and the principles of cavity quantum electrodynamics including the coupling between a two-level emitter and an optical cavity in the strong or weak coupling regime. In the weak coupling regime, the spontaneous emission rate can be enhanced by the cavity due to the Purcell effect. We then review the recent development of single-photon sources using single self-assembled quantum dots coupled with optical cavities. Semiconductor cavities employing distributed Bragg reflectors, micropillars and photonic crystals are used to enhance the repetition rate, collection efficiency, polarization and indistinguishability of single photons. Finally, future prospects of semiconductor quantum dot based single-photon sources are discussed.

Keywords single-photon sources, semiconductor quantum dots, semiconductor microcavity, Purcell effect 2014-04-28收到

† email:xlxu@iphy.ac.cn DOI:10.7693/wl20141105

^{*}国家重点基础研究发展计划(批准号: 2013CB328706, 2014CB921003)、国 家自然科学基金(批准号: 11174356, 61275060)和中国科学院"百人计划"资助 项目

1 引言

1.1 单光子在量子信息科学中的应用

目前量子信息科学的迅猛发展,迫切需要 能够实现量子计算与量子通信的量子态载体、光 子具有优良的量子特性,是这一载体的天然候选 者。为了对光子的特性有比较全面的了解,我 们有必要追述一下光子理论的发展历程。始于 1900年普朗克提出的电磁场的能量量子化, 1905年爱因斯坦提出的光量子概念,量子力学理 论的建立使人们认识到光子具有波粒二象性的量 子特性。这一特性可以通过单光子杨氏双缝干 涉实验来非常形象地说明,当单个光子一个接着 一个通过双缝,如果可以确定光子经过哪个狭 缝,我们就不能观察到光波干涉条纹;如果观察 到了狭缝后的光波干涉条纹,就不能确定光子经 过的具体路线^[1, 2]。以前的实验只能测到光子的 粒子性或者波动性,最近中国科学技术大学的李 传峰、郭光灿等人在实验中实现了光子这两个特 性的同时测量^[3]。

随着对光子的深入研究,单光子在若干领域 显示出重要的应用价值。在量子保密通信的量子 密匙分配中,发送信息者与接收信息者通过光子 量子态的交换作用安全地传递信息,从而起到对 信息的加密作用。在多光子的通信中,窃听者可 以将多余的光子分离出来进行分析,从而窃取 到要传递的全部信息,却不影响剩下的光子继续 传递信息,造成信息失窃。但对于单光子通信 来说,量子密匙分配协议可以确保信息不被窃 听,因为一旦窃听者要对传递过程中的单个光 子进行分析,必然要对光子量子态进行干扰,从 而使信息失真,所以单光子对于利用量子密匙分 配协议安全传递信息至关重要^[1, 2, 4]。在线性光 学量子计算方面,光子量子比特可以通过操控光 子的偏振和相位等自由度进行编码。此外,光子 还具有高速传播,与周边环境相互作用较弱,传 播时损耗与噪声低等特点。因此,可控、稳定而 且可重复发射的单光子源对量子信息处理的实现 意义重大[1, 2]。

1.2 光子的统计特性

光子的统计特性表明,传统的热辐射光源发 射的光子,在一个很短的时间间隔τ内,测到多 个光子的几率比较大,是聚束光源,光子统计是 超泊松统计,来自于激光的相干光,光子之间是 没有关联的,即在时间间隔τ内观测到两个光子 数的概率与任意时间间隔内观测到两个光子数的 概率是一样的,光子统计是泊松统计,而对于原 子、分子、量子点等具有分立能级的系统,发射出 一个光子后,在时间间隔τ内,很难立刻再次发射 光子,是反聚束光源,光子统计是亚泊松统计。 理想的单光子源按照固定的频率发射单个光子, 光子之间有固定的时间间隔,是反聚束光源^[5,6]。

测量光子统计规律的方法是分析光子的二阶 关联函数¹⁷,二阶关联函数是描述光场强度 / 的 关联量,可以表述为

$$g^{(2)}(\tau) = \frac{\langle I(t)I(t+\tau) \rangle}{\langle I(t) \rangle^2} \quad , \tag{1}$$

其中I(t)是t时刻测量到的光强度, $g^{(2)}(\tau)$ 描述的 是,在时间t探测到一个光子后,在一个很短的时 间间隔 τ 内,再次探测到另一个光子的几率。对于 聚束光源, $1 < g^{(2)}(\tau) < 2$;对于相干光源, $g^{(2)}(\tau) = 1$; 而对于反聚束光源, $g^{(2)}(\tau) < 1$ 。实验上可以用 Hanbury-Brown和Twiss (HBT)干涉仪测量 $g^{(2)}(\tau)$, 它主要由一个50:50分束器和两个单光子探测器 组成,如图1所示。对于具有固定周期的脉冲



激发的理想单光子源,在每一个脉冲周期,只发 射一个光子,这时二阶关联函数曲线是由一系列 周期排列的峰组成,在零时刻的峰应该是消失 的,即 g⁽²⁾(τ =0)=0,表示两个单光子探测器同 时测到光子的几率为零。在实际测量光子的统计 特性时,一般认为 g⁽²⁾(τ =0)<0.5 时,多光子的 发射概率显著减小,体现出单光子发射的反聚束 特性。

1.3 半导体量子点单光子源

一个理想的单光子源应该满足以下几个条件:一是可以按照使用者的要求,按任意频率一个接一个地发射单光子;二是每个单光子之间是不可区分的;三是单光子发射的几率为100%,多光子发射的几率为0。目前的单光子源还不能完全满足以上要求^[1, 7, 8]。

半导体量子点具有类似原子的分立能级,可 以形成二能级系统,通过光泵浦或者电泵浦,在 二能级上产生电子—空穴对(激子),电子和空穴 经过复合发射光子。要激发出量子点同一个能级 上相同自旋的激子,只有等前面的同一状态的激 子复合发光后才能再次激发,因此再次激发受到 前面激子复合发光寿命的控制,需要激发时间间 隔超过激子寿命,才可实现单光子的重复发射。 通过设计不同的半导体微腔结构及其与量子点耦 合,可以提高光子的发射效率和收集效率,同时 实现全同光子的发射,即每个单光子具有同样的 模式与极化。半导体量子点单光子源具有良好的 稳定性,可调制的高发射频率,便利的操控性, 是能够实现理想单光子发射的有力候选者。自组 织外延生长的半导体量子点是三维受限的零维结 构,如图2所示^[7,9],可以利用传统的半导体工艺 集成到新一代的量子光电子器件上。一旦实现了 对半导体量子点单光子源相关性能的精确操控,就 可便捷地利用目前成熟的半导体工艺,实现工业化 大规模生产。

2 微腔量子电动力学

对于单量子点发光,光子以4π角向空间辐射,利用共聚焦显微透镜系统收集光子的效率很低,光子传播的定向性很差。原子、量子点等和 微腔耦合后,辐射的光子与特定微腔光场模式耦 合,发射效率显著提高,光子传播的定向性得到 很大改善。二能级系统诸如原子和量子点与光学 微腔耦合的腔量子电动力学,在强耦合区与弱耦 合区具有不同的耦合特点。

在强耦合区^[10, 11],量子点能级与微腔光场模 式耦合的本征能量是分裂的,分裂能为

 $E_{1,2} = E_0 - i(\gamma_c - \gamma_x)^2 / 4 \pm \sqrt{g^2 - (\gamma_c - \gamma_x)^2 / 16}$, (2) 这里 E_0 由未耦合的量子点激子能级 E_x 与微腔光 场模式能量 E_c 组成, g 是耦合强度, γ_x , γ_c 分别 是 E_x , E_c 谱峰的半高宽。通过分裂能级之间的 能量跃迁,即将二能级系统与单模微腔周期性地 进行能量交换,形成拉比振荡。在强耦合区,二



图2 自组织半导体量子点 (a)自组织生长的 InAs/GaAs 量子点的原子力显微镜图像。其中的亮点状结构是典型的侧向直径 20—30 nm、高度 4—8 nm 的量子点,(b)利用原位生长技术形成规则排列的量子点的原子力显微镜图像,(c)GaAs 基体内 InAs 量子点的侧面扫描隧道显微镜图像^[7]

能级系统的自发辐射损耗率 γ 以及光子在微腔中的 损耗率 κ 要远小于耦合强度 g 。由于 $g \propto 1/\sqrt{V}$, $\kappa \propto 1/Q$, $Q = E_c/\gamma_c$,这里 Q 是微腔品质因子, 所以通过增大 Q/\sqrt{V} 可以实现强耦合。在弱耦合 区^[12],耦合强度 g 要小于 γ 和 κ ,二能级系统的自 发辐射能量以指数形式衰减,同时 $E_{1,2}$ 退变成单 值,所以拉比振荡不能在弱耦合区发生。通过改 变二能级系统与单模微腔光场模式的耦合,可以 使二能级系统自发辐射率增强或者减弱,从而控 制辐射过程,这种效应叫做 Purcell 效应。Purcell 系数 F_p 用公式表示为

$$F_{\rm p} = (3/4\pi^2)(\lambda/n)^3 Q/V$$
, (3)

这里 λ 是光子波长, n 是微腔中介质的折射率。 当二能级系统与微腔模式共振并且 F_p>1时, 二 能级系统的跃迁速率就会得到显著增强。可见, 通过对微腔参数适当设计,结合半导体生长工艺 条件,加工出可与量子点耦合的微腔结构,能够 有效地调制量子点发光性能。

3 半导体微腔增强的量子点单光子源

在一般的半导体微腔结构中,在两端附加折 射率周期性交替排列的介质层,形成分布式布拉 格反射镜(DBR)微腔来增加光子收集效率,通常 微腔底DBR 层数要比顶DBR 的层数多,使得底 层DBR 反射率较高,因此光子能够从微腔顶发射 出去。例如,2013年陆朝阳等人¹¹³利用顶5周期 底24周期的DBR结构,提高了共振荧光的收集 效率,实现了近似不可区分全同单光子源,测量 得到光子的相似度为0.97。

下面我们回顾几种不同类型的微腔增强半导体量子点单光子源的研究进展,分析量子点与柱状微腔、电泵浦DBR微腔、光子晶体微腔等结构组成的单光子源的特点。

3.1 柱状微腔量子点单光子源

柱状微腔用于发射单光子开启于1999年Yamamoto研究组Kim等人^[14]的研究,在温度50mK下, 首先实现了柱状微腔内 GaAs/AlGaAs 量子阱三明 治结构的单光子发射。随后, 2001年 Moreau 等 人¹¹⁵利用柱状 DBR 微腔实现了时间可控的量子点 单光子源。该柱状微腔由分子束外延生长的DBR 结构基底,通过电子束光刻和反应离子刻蚀加工 而成。DBR 微腔是顶9 周期底 15 周期的结构, InAs量子点处在一个波长长度的微腔中,如图3 所示。柱状微腔的品质因子为400, Purcell系数 为8,在温度为8K的条件下脉冲光激发量子点 时,测得发射光子的二阶关联函数 $g^{(2)}(0) = 0.19$, 表明该量子点可以看作是单光子源。此后不同的 研究小组陆续改进了量子点与柱状微腔的生长和 加工工艺,优化了量子点发光和柱状微腔光场耦 合性能, 使得柱状微腔在增强半导体量子点单光



图3 柱状微腔量子点单光子源 (a)直径为0.9 μm微腔中量子点的微区荧光谱线,内插图是该柱状微腔的透射电子显微镜图像; (b)利用HBT方法测量的量子点发射光子的统计分布,内插图是作为对比的散射的激光光子的统计分布^{1/5}



图4 高速极化单光子源 (a)高速发射的单光子源器件示意图。量子点生长在顶底DBR结构中1个波长长度的微腔中,量子点(灰色)上生长有渐变的AlO₄氧化物限制层(蓝黑色区); (b)不同形状柱状微腔的几何结构的扫描电子显微镜图像^[19]

子发射方面得到了快速发展。

2002年, 同样是 Yamamoto 研究组, Pelton 等人¹¹⁶将 InAs 量子点引入柱状 DBR 微腔,实现 了高效单光子发射,此微腔中量子点单模横波 单光子的发射效率为38%,比无微腔时高出2个 数量级,同时多光子发射概率减小为泊松光子统 计的1/7。同年,该组Santori等人¹⁷⁷研究了上述 单光子的全同性,通过Hong—Ou—Mandel双光 子干涉实验,得到单光子的相似度为0.81,验 证了量子点在这种微腔中发射的光子是不可区 分的。2003年,该组 Vučković 等人^[18]进一步优 化了具有这种柱状微腔的 InAs 量子点的单光子 源结构, DBR 由顶 12 周期底 30 周期结构组成, 得到微腔的品质因子为1270,在通过控制温度 使量子点发光与微腔光场模式共振时,发射光 子的二阶关联函数 g⁽²⁾(0)=0.02,表明多光子的 发射概率已经非常小了,实现了十分出色的单 光子源。

高速发射是单光子在量子信息处理中得到应 用的必备条件,所以提高单光子的实际发射效率

是改善单光子源发射性能的 一个重要目标, DBR 微腔 结构是实现这一目标主要方 法之一。2007年, Strauf等 人^[19]在DBR结构中插入铝 氧化物层,在铝氧化物层 中,由于不同区域的氧化程 度不同,形成天然的0.5-2 µm 孔 洞, 如 图 4(a) 所 示。利用该孔洞对 DBR 中 光场的限制形成了高品质 因子(Q=50000)和低模式体 积的微腔,减少了普通柱 状微腔表面的散射损失。 在脉冲光激发下,通过调 制电压, 使负电激子与微 腔光场模式共振,探测到 单光子实际的发射频率是 31 MHz

在线性光学量子计算中,可以利用光子的 极化进行编码,因此,实现高度极化的单光子 源也是人们一直追求的目标,而这一目标可以 通过设计不同的DBR柱状微腔结构来实现。前 面提到Strauf等人^[19]通过改变柱的几何结构,如 图4(b)所示,获得了水平方向与竖直方向极化 分离的微腔光场模式,通过温度调制量子点发 光与微腔光场模式共振,实现了单一极化光子 发射。2006年,Darael等人^[20]利用椭圆型截面的 柱状微腔实现了偏振度接近100%的线偏振单光 子发射。

另外,在量子点与微腔的强耦合区实现单光 子发射也取得了一定的进展。2004年,Forchel研 究组的Reithmaier等人^[21]首先实现了量子点发光 与柱状微腔光场模式的强耦合,观测到了量子点 激子发光与微腔光场模式共振时出现的反交叉 现象。2007年,Yamamoto与Forchel研究组Press 等人^[22]联合研究,利用高质量的圆柱状微腔,在 强耦合区首次实现了单光子的发射,该微腔的品 质因子高达20000,模式体积为0.43 μm³,实现了 较高的 $Q/\sqrt{V_m}$ 比值,在强耦合区,量 子点激子寿命减小到 15 ps。

3.2 LED 中具有 DBR 微腔结构的量子 点单光子源

从实用的角度而言,人们期望能够 实现高速电泵浦单光子发射。2010 年,Forchel研究组Heindel等人^[23]在柱 状微腔中实现了电泵浦量子点单光子发 射,但是器件制备复杂,操控不方便, 所以探索实用的电泵浦量子点单光子源 就很重要。电泵浦的单光子源能更容易

被集成到光量子器件中,有利于单光子源得到广 泛应用,在这个领域有多个研究小组进行了深入 的研究。

2002年, Shields研究组的Yuan等人^[24]将单量 子点生长在p-i-n结LED中,首先实现了电泵浦量 子点单光子发射。利用分子束外延方法,将InAs 量子点生长在GaAs基p-i-n结的绝缘层中,利用 退火处理的金合金分别作为p区和n区的欧姆接 触,采用湿法腐蚀不透明的Al掩膜时形成的小孔 分离出单个量子点。在5K温度下,实现了单个量 子点的电泵浦单光子发射,获得 g⁽²⁾(0)=0.34。 2004年,许秀来等人^[25]利用具有二维电子气层的 量子点LED,实现了横向界面单光子发射。

电泵浦单光子发射的实现使得单光子源朝着 实用化方向迈出了坚实的步伐,随后,提高该结 构的单光子收集效率日益迫切,并提上了日程, 而将DBR微腔结构引入电泵浦器件中毫无疑问是 解决这一问题的最佳选择。2005年,Shields研究 组的Bennett等人^[26]首先研究了具有DBR微腔的 单量子点LED,如图5所示。在电泵浦下,单光 子的收集效率提高了10倍,实现了增强发射的单 光子源。此后各种优化的DBR微腔结构相继被设 计出来,进一步提高了电泵浦单光子发射的各项 性能。

从单光子在量子通信领域的实用化角度考虑,需要开发出通信波段单光子源,因为此波段的



图5 具有DBR平面微腔的 LED结构器件示意图^[27]

光子在长距离光纤传播中能量损失最小。2007年, Ward 等人^[27] 通过如图5所示的器件结构实现了通 信波段1.3 μm的电泵浦单光子发射。另外,电泵 浦单光子的高速发射一直受到器件结构的制约, 若干研究小组在增大单光子发射速率等方面陆续 取得了卓有成效的成果。2009年, Shields研究组 Ellis 等人^[28] 研究了含有氧化物限制层的DBR 微腔 的量子点LED,量子点生长在具有氧化物层的 DBR微腔内,其中氧化物层由3层Al含量分别是 70%, 90%, 100%的 Al_xGa_{1-x}As 组成, 经过湿法 渐变氧化过程,在氧化物层产生了孔洞,通过孔 洞的限制作用,得到 Purcell 系数为 2.49 ∓ 0.05。 在电脉冲泵浦下,实现了0.5 GHz 高频单光子发 射。后来 Stock 等人^[29]通过圆柱形 LED 结构将电 泵浦下的单光子发射频率提高到1 GHz。由于目 前外延生长的半导体量子点单光子源的工作温度 都处于液氦温区,这需要大量的费用来维持器件 的正常运行,而且4.2K左右的低温显然不方便 操控,所以提高工作温度也是研究方向之一。 2008年,中国科学院半导体研究所的孙宝权、牛 智川等人^[30] 实现了在液氮温区 InAs/GaAs 量子点 LED的单光子发射,将III-V族量子点单光子器件 的工作温度提高到了77K。在电泵浦极化单光子 发射方面, 2010年Bhattacharya等人³¹¹进行了探 索,在具有 DBR 微腔 LED 结构表面有选择地生 长了磁性半导体 MnAs/ n⁺Al₀₁Ga₀₀As 肖特基异质



图6 量子点和二维光子晶体微腔耦合 (a)半导体异质结及堆栈生长量子点层结构;(b)缺失一个空气孔缺陷的二维 光子晶体结构,其中小白点是作为目标的堆栈量子点;(c)微 腔光场模式分布,其中红色标识是量子点位置^[2]



图7 包含InAs量子点层的微盘扫描电子显微镜图像^[38]

结。在1T垂直磁场作用下,利用磁性材料对电 注入载流子自旋的影响,获得了线性极化的单光 子源。

3.3 光子晶体微腔中量子点单光子源

光子晶体微腔是一种高品质微腔结构,在与量子点耦合后,能够大幅度改善量子点发光性能。2005年,Imamoglu研究组的Badolato等人^[32]通过精确标定GaAs/InAs量子点的位置,实现了

量子点和二维光子晶体微腔的有效耦合,如图6 所示。具体方法是,在种子量子点上堆栈生长5 层量子点,在样品表面找到种子量子点的位 置,然后在标定的量子点周围制备光子晶体微 腔,使得种子量子点处在光子晶体微腔的光场 模式场强最大处。通过调制温度,实现了量子 点发光与微腔模式在空间与能量上的匹配,观 察到了很强的Purcell效应,在40 K温度下,量子 点激子发光与二维光子晶体微腔模式共振时,激子 复合寿命减少到200 ps。同年,Yamamoto研究组的 Englund 等人^[33]也将高品质因子的二维光子晶体 微腔引入到InAs量子点单光子器件中,发射效率 比体材料中量子点提高了8倍。可见光子晶体微 腔是提高量子点单光子源发射效率的又一有力 工具。

2007年, Imamoglu研究组的Hennessy等人^[34] 首先实现了定位 InAs 量子点激子发光与二维光子 晶体微腔光场模式在强耦合区的共振,量子点激 子寿命减少到60 ps,是未共振时的1/145,并观 察到了明显的反交叉现象。2010年, Brossard 与 许秀来等人^[35]实现了单量子点发光和光子晶体波 导微腔模式在强耦合区的共振。2009年, Toishi 等人¹³⁰通过改变空气孔尺寸和增加空气孔数量, 显著改善了InAs量子点耦合二维光子晶体单光子 源的发射效率和模式,量子点激子发射效率提高 了10倍。另外,他们还将这种光子晶体微腔增强 发射的光子与光纤耦合,得到了较高的光纤耦合 效率。2012年, Birowosuto 等人^[37]将InAs 量子点 耦合在InP光子晶体微腔中,实现了1550 nm 通信 波段单光子源。由于光子晶体微腔加工的复杂性 以及电极材料对光子晶体微腔品质因子的影响, 目前在二维光子晶体中电泵浦单光子源的研究还 很少,因此在二维光子晶体结构中实现具有电泵 浦单光子源的量子光学网络还有很大的研究和探 索空间。

3.4 其他微腔结构量子点单光子源

除了上述微腔结构以外,人们也对其他结构



进行了尝试。2000年, Michler 等人^[38]实现了 InAs 量子点与微盘微腔中回音壁腔模耦合的单 光子源。微盘结构如图7所示,微盘中包含 InAs 量子点层,其直径为5 μm,由直径 0.5 μm 的 Al_{0.65}Ga_{0.35}As 柱支撑。通过调制温度,使得量子点 中性激子发光与品质因子为6500的回音壁腔模耦 合实现单光子发射。在单光子发射的实用性方 面,2007年许秀来等人^[39]实现了即插即用单光子

参考文献

- Eisaman M D et al. Review of Scientific Instruments, 2011, 82: 071101
- [2] Buller G S, Collins R J. Measurement Science & Technology, 2010, 21:012002
- [3] Tang J S et al. Nat. Photon., 2012, 6:600
- [4] Scheel S. Journal of Modern Optics, 2009, 56:141
- [5] Michler P. Nonclassical Light form Single Semiconductor Quantum Dots. In: Single Quantum Dots: Fundamentals, Applications and New Concepts. Springer-Verlag Berlin Heidelbeng, 2003. 315
- [6] 王取泉,程木田,刘绍基等.基于半导体量子点的量子计算与量 子信息.北京:中国科学技术大学出版社,2009
- [7] Shields A J. Nature Photonics, 2007, 1:215
- [8] Michler P. Quantum Dot Single-Photon Sources. In: Michler P. Single Semiconductor Quantum Dots. Springer Berlin Heidelberg, 2009.185
- [9] 彭英才,傅广生. 纳米光电子器件. 合肥:科学出版社,2010
- [10] Kuhn A, Ljunggren D. Contemporary Physics, 2010, 51:289
- [11] Reitzenstein S, Forchel A. Cavity QED in Quantum Dot-Micro-

源,光子能量有很好的稳定性,同时他们将发光 波长扩展至1.3 μm的通信波段^[40]。如图8所示, 他们把600束单模光纤束集成在InGaAs量子点 上,光纤束一头打磨平安装到量子点所在的样品 座上,另一段光纤可连接波分器,实现了稳定的 量子点的激发与单光子发射的收集。

4 结束语

我们总结了近年来在微腔增强半导体量子点 单光子发射方面的工作进展,这一激动人心的领 域取得了长足的发展。半导体微腔显著改善了量 子点单光子发射的效率、光子极化、光子全同性 等性能,推进了可控、稳定、高速以及高温条件 下单光子源的实现。由于单光子在线性光学量子 计算、量子密匙分配等领域巨大的应用价值,以 及半导体量子点和目前广为应用的半导体集成电 路工艺的良好的兼容性,实现实用化的半导体量 子点单光子源这一需求将持续推动该领域的研究 和发展。

pillar Cavity Systems. In: Michler P. Single Semiconductor Quantum Dots. Springer Berlin Heidelberg, 2009.267

- [12] Benson O. Nature, 2011, 480: 193
- [13] He Y M et al. Nat Nano., 2013, 8:213
- [14] Kim J et al. Nature, 1999, 397:500
- [15] Moreau E et al. Applied Physics Letters, 2001, 79: 2865
- [16] Pelton M et al. Physical Review Letters, 2002, 89:233602
- [17] Santori C et al. Nature, 2002, 419:594
- [18] Vučković J et al. Applied Physics Letters, 2003, 82:3596
- [19] Strauf S et al. Nat. Photon., 2007, 1:704
- [20] Daraei A et al. Applied Physics Letters, 2006, 88:051113
- [21] Reithmaier J P et al. Nature, 2004, 432:197
- [22] Press D et al. Physical Review Letters, 2007, 98:117402
- [23] Heindel T et al. Applied Physics Letters, 2010, 96:011107
- [24] Yuan Z L et al. Science, 2002, 295:102
- [25] Xu X, Williams D A, Cleaver J R A. Applied Physics Letters, 2004,85:3238
- [26] Bennett A J et al. Applied Physics Letters, 2005, 86:181102
- [27] Ward M B et al. Applied Physics Letters, 2007, 90:063512

- [28] Ellis D J P et al. New Journal of Physics, 2008, 10:043035
- [29] Stock E et al. Semiconductor Science and Technology, 2011, 26: 014003
- [30] Dou X M et al. Applied Physics Letters, 2008, 93: 101107
- [31] Bhattacharya P et al. Applied Physics Letters, 2010, 96:101105
- [32] Badolato A et al. Science, 2005, 308:1158
- [33] Englund D et al. Physical Review Letters, 2005, 95:013904

磁共振成像首次达到纳米级分辨

美国 Illinois 大学的研究人员研制的磁共振成像 (MRI)技术首次达到 10 nm 的空间分辨。这种技术对于 生物样品的研究是特别有用的。如果进一步改进,甚 至可以用于病毒和蛋白质大分子的成像。

MRI利用的是核磁共振(NMR)原理。科学家们可 以用MRI来研究多种不同材料的化学成份,其中包括 对活组织进行研究,因此,MRI已成为医学中重要的



图1 用纳米级磁共振成像技术对聚乙烯样品中的氢原子核 的自旋进行成像

- [34] Hennessy K et al. Nature, 2007, 445:896
- [35] Brossard F S F et al. Applied Physics Letters, 2010, 97:111101
- [36] Toishi M et al. Optics Express, 2009, 17: 14618
- [37] Birowosuto M D et al. Sci. Rep., 2012, 2:321
- [38] Michler P et al. Science, 2000, 290: 2282
- [39] Xu X L et al. Applied Physics Letters, 2007, 90:061103
- [40] Xu X L et al. Applied Physics Letters, 2008, 93:021124

物理新闻和动态

诊断工具。这种技术通过测量样品原子核的磁距(或自旋)对外加磁场和电磁辐射的响应来成像。但是由于单个的核磁距非常微小,小的样品的MRI信号很弱,极容易被噪声淹没。所以除特别情况外,MRI很难达到小于1mm的空间分辨。

在最近的研究中,Raffi Budakian 及其同事将待测的一小片聚苯乙烯样品放到一个硅纳米丝机械共振器上,该共振器是一个大约15 μm 长 50 nm 宽的硅丝。他们将这个硅纳米丝放在一个240 nm 宽 100 nm 厚的金属 压缩器(metal constriction)上面。让高频电流通过压缩 器产生MRI成像所需的强磁场(见图1)。

然后,研究人员使电流产生振荡,并通过压缩器 来产生一个磁场梯度,该梯度的交变频率与纳米丝振 荡的频率相同。样品中的磁矩与交变的非均匀磁场相 互作用,在纳米丝上产生微小的振荡,这种振荡用光 学干涉仪进行测量。

Illinois小组成功地使用这种方法对聚乙烯样品中的氢原子核的自旋进行了成像,在获得的材料中,氢 密度二维投影的空间分辨为10 nm。有关论文发表在 *Phys. Rev. X*, 2013, 3:031016上。

(树华 编译自 Physics World News, 14 October 2013)

读者和编者

《物理》有奖征集封 面素材

为充分体现物理科学的独特之美,本刊编辑部欢迎广大读者和作者踊 跃投寄与物理学相关的封面素材。封面素材要求图片清晰,色泽饱满,富 有较强的视觉冲击力和很好的物理科学内涵。被选用的封面素材提供者,

均有稿酬及全年《物理》杂志相送。 请将封西素材以附供形式发至。physics@ij

请将封面素材以附件形式发至: physics@iphy.ac.cn; 联系电话: 010-82649470; 82649029 期待您的参与!

《物理》编辑部